

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-197345

(43) Date of publication of application: 31.07.1997

(51)Int.CI.

GO2B 27/28

(21)Application number: 09-004551

(71)Applicant: HEWLETT PACKARD CO <HP>

(22)Date of filing:

14.01.1997

(72)Inventor: CHANG KOK WAI

YANG LONG

(30)Priority

Priority number: 96 588042

Priority date: 17.01.1996

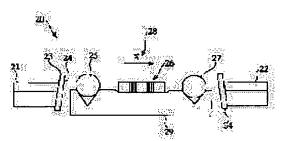
Priority country: US

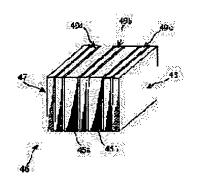
(54) LIGHT ISOLATOR AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive and compact light isolator.

SOLUTION: Polarizers 49a to 49c, Faraday rotors 45a, 45b and glass slides 47, 48 to which air reflection preventing coating is applied are optically adjusted at their axes and integrally stuck to constitute the light isolator unit 46. The unit 46 is diced to light isolator chips 26 each of which has dimension to be arranged on an etched part of a fine optical board 29. Ball lenses 25, 27 are arranged on etched parts of the board 29 so as to be optically coupled with both the ends of the chip 25. The board 29 is etched so that these constitutional parts are adjusted to the axis of an I/O optical fiber. Since plural small light isolator chips 26 can be manufactured by one axial adjustment, light isolators 20 can be inexpensively and accurately manufactured.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.01.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

BEST AVAILABLE COPY

of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-197345

(43)公開日 平成9年(1997)7月31日

(51) Int.Cl.⁶

/の11 山宮寺耳

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G02B 27/28

G02B 27/28

Λ

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 9 頁)

(21)山映田芍	初級平9 — 4001
(22)出顧日	平成9年(1997) 1月14日

杜松 63370 __ 4551

(31) 優先権主張番号 588,042 (32) 優先日 1996年1月17日 (33) 優先権主張国 米国(US) (71)出願人 590000400

ヒューレット・パッカード・カンパニー アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアル

ト ハノーバー・ストリート 3000

(72)発明者 コック・ワイ・チャン

アメリカ合衆国カリフォルニア州サニーペ

イル、シラス・アベニュー 174

(72)発明者 ロング・ヤング

アメリカ合衆国カリフォルニア州ユニオ

ン・シティー、シーサイド・コート 5122

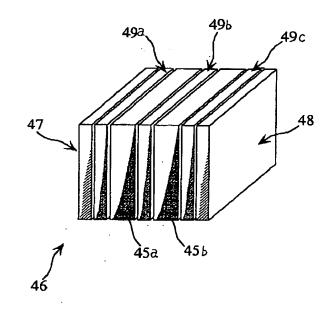
(74)代理人 弁理士 上野 英夫

(54) 【発明の名称】 光アイソレータ及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 低コストで小型の光アイソレータを提供する。

【解決手段】 偏光子49a~49c、ファラデー回転子45a、45b、及び対空気反射防止コーティングを施したガラス・カバー・スライド47、48を光学的に軸調整した後、一体に接着し、光アイソレータ・ユニット46を構成する。これをダイシングし、微小光学台のボール・レータ・チップにする。微小光学台にはさらにボール・レンズが、光アイソレータ・チップの両端に光学的に結合するようにエッチング部分に配置される。これら構成部品が各々、入出力光ファイバに軸調整されるように、微小光学台はエッチングされている。複数の小さな光アイソレータ・チップを一度の軸調整で製造することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】光アイソレータ・ユニットを組立てるステップと、

前記光アイソレータ・ユニットをダイシングしてより小 さいアイソレータ・チップにするステップとを設けて成 る光アイソレータを製造する方法。

【請求項2】 1つまたは複数の偏光子又は1つまたは複数の複屈折ウォークオフ結晶、及び1つまたは複数のファラデー回転子を有するアイソレータ・チップを備える光アイソレータであって、

前記アイソレータ・チップが、前記1つまたは複数の偏光子又は1つまたは複数の複屈折ウォークオフ結晶と、1つまたは複数のファラデー回転子を光学等級の接着剤で一体に接着し、その後、形成された大きめの光アイソレータ・ユニットを複数のより小さなアイソレータ・チップにダイシングすることにより形成されることを特徴とする光アイソレータ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本願発明は、光伝送システムに関 20 し、より詳細には、光伝送システム用の低コスト・コンパクト型光アイソレータに関する。

[0002]

【従来の技術】通信における光ファイバの利用は、近年、急速に発展したが、そうした進展につれ新たな問題もいくつか持ち上がっている。例えば、光源が光ファイバを通して別の光学装置へ光を伝送する際、その光ファイバを通して伝送された光は、ファイバの終端面で、もしくは他端に接続された光学装置のその他の部分で反射し、その結果、反射光は光源へ戻ることになる。光ファイバの終端面又は他の光学装置での多重反射でエコーが生ずることがある。これらの作用は、光源の性能に悪影響を及ぼし且つファイバでの通信情報の信頼性を落とす

【0003】上述の光の反射とエコーの問題を克服するために、種々の光アイソレータ及び非相反性装置(non-reciprocal device)が開発されている。そのような装置の1つは、K.W.Changの米国特許第4,974,944号(1990年12月4日)、「Optical Nonreciprocal Device」に開示されており、この場合、光の分離にウォークオフ(walko 40 ff)結晶が用いられている。他の光アイソレータの設計では、Shirasakiの米国特許第4,548,478号に記載されているような複屈折くさび(birefringent wedge)が使われる。

【0004】また、K.W.Changの米国特許第5,446,578号(1995年8月29日)、「Polarization Preserving Optic al Isolator」を参照すると、ここでは、第一ポイントから第二ポイントへの前進方向には、いかなる偏光をも通過させ、且つ第二ポイントから第一ポイントへの逆方向に通過する光を減らすための光学的非相反性装置が開

示されており、この場合同装置は、光を2つの光線に分離するための直線的に配置された少なくとも2つのウォークオフ結晶要素と、2つの隣り合う結晶要素間に挟まれた少なくとも1つの非相反性回転子とから構成される。 【0005】ファラデー回転子と線形偏光子を共に用いる偏光依存型(polarization-dependent)アイソレータは周知である。空間的ウォークオフ偏光子を用いる偏光独

る偏光依存型(polarization_dependent)アイソレータは 周知である。空間的ウォークオフ偏光子を用いる偏光独 立型(polarization-independent)アイソレータに関する 10 技術情勢は、K.W.Chang, W.V.Sorinの「Polarization I ndependent Isolator Using Spatial Walkoff Polarize rs」、IEEE Photonics Technology Letters, Vol.1, N 0.3 (1989年3月)、及びK.W.Chang, W.V.Sorinの「High-Performance Single-Mode Fiber Polarization-Indepen dent Isolators], Optics Letters, Vol.15, No.8 (19 90年4月)で述べられている。図1は、従来技術のアイソ レータ10を示すもので、この場合、入力単一モード・フ ァイバからの光は、第1のselfoc(登録商標)レンズ14 によってアイソレータ11に、そしてそこから、第2のレ ンズ15を通して出力単一モード・ファイバ13に集束す る。磁界18は、アイソレータに関連づけられている。 【0006】アイソレータ11における非相反性ファラデ 一回転は一般的に、1.3µm及び1.55µmの波長で作動 し且つ500μm未満の厚さで45°のファラデー回転を与 えるビスマス置換YIGフィルム(Bi-YIG)で実施される。 アイソレータ中を伝わる異常偏光に対して空間ウォーク オフを与えるには、複屈折T,O,、即ち二酸化チタンの結 晶が用いられる。アイソレータの偏光子は一般に、単一 モード・ファイバによって与えられる空間フィルタ作用 と連合した複屈折結晶からの空間ウォークオフを使うと とにより実現される。その結晶は多少角度を持たせてよ く、且つファイバの終端面は、アイソレータの内表面か らの後方反射を減らすため、例えば、6°の角度をもつ よう研磨してよい。

【0007】前述のアイソレータは、実際に個別の部品 から構成されるため、かなり大きい。そのような構造は 時には「自由空間」(freespace)構造と呼ばれる。アイ ソレータの様々な部品類は、それぞれ、別の容器に入 れ、その後、対空気のAR(Anti-Refraction)コーティ ングを施す。従って、各アイソレータについて各結晶を 組み立てる必要があり、この場合、各結晶が異なった方 位を有する。そのようなアイソレータの例としては、自 由空間インタフェース・ファイバ・アイソレータ(Frees pace Interfaced Fiber Isolator) (パッケージ・サイ ズ3.8mm×13mm)、レーザ・インタフェース・ファイ バ・アイソレータ(Laser Interfaced FiberIsolator) (パッケージ・サイズ3.5mm×23.5mm)、ミニチュア 光自由空間アイソレータ(Miniature Optic Freespace I solator) (パッケージ・サイズ:3.0mm×1.5mm-1ス 50 テージ; 3.0mm×3.0mm-2ステージ) があり、それぞれ

(3)

4

E-Tek Dynamics社で製造されている。 【0008】

【発明が解決しようとする課題】従って、アイソレータの組立ては、個々の結晶をある特定の方位で容器内に配置するという諸処置を要する。それ故、各結晶にアライメント・マークを付けることが必要である。サイズの小さいアイソレータを作る場合、個々の要素を完全に、適切に軸合わせして配置することは極めて困難である。さらに、組立てたアイソレータを取り扱うこと自体も困難である。

【0009】従って、前述のアイソレータは有望であるとはいえ、製造コスト面及び正確な軸合わせを必要とする厳しさのため、前述のアイソレータの技術を広範囲に採用するには明らかな障壁がある。さらに、各個々のアイソレータ部品を機械的に組立てる必要性により、そのようなアイソレータを小型化する可能性は物理的限界に近づきつつある。このように、前述のアイソレータは、前述の小型化が重要な要素となる点で、これから世に現われる技術の進展を厳しく制限するのである。このことは、ミニチュア光アイソレータが望まれるであろう所で、例えば、微小光学台には特に当てはまることである。それ故、偏光独立型及び偏光依存型の両用途用の小型の、低コスト光アイソレータを実現することは有益であろう。

[0010]

【課題を解決するための手段】本願発明は、大型光アイ ソレータの性能を有する事前組立の低コスト光アイソレ ータを提供するものである。1つの光アイソレータのユ ニット(集合体)を組み立て、その後で、入力及び出力 ファイバ結合AR被覆ボール・レンズと共に、シリコン又 はセラミック・ベンチのような微小光学台に配置できる ようそのユニットをダイシングして(さいの目に切っ て)より小さいアイソレータ・チップにする。 偏光独立 型の応用では、大きめの複屈折ウォークオフ結晶と45° のファラデー回転子を先ず軸合わせし、次いで、光学等 級のエポキシを使って一体に接着する。偏光依存型の応 用では、偏光子と45°のファラデー回転子を先ず軸合わ せし、次いで、光学等級のエポキシを使って一体に接着 する。接着に先立ち、部品類の表面をARコーティングし て光学エポキシの屈折率と整合させておく。次いで、と の方法で形成した光アイソレータ・ユニットを高速ウェ ハ・ソーを用いてより小さいアイソレータ・チップにダ イシングする。光アイソレータ・ユニットは、好ましく は、ダイシングにとってできるだけ小さい裁断深さだけ で事足りるようにその側面のうちの1つを載せる、即 ち、アイソレータの最も薄い寸法が裁断されるように搭

【0011】この処置で裁断に起因する材料の損失が軽減され、且つ比較的小さいアイソレータ・チップの層間はく離(delamination)が防止される。従って、本願発明 50

は、材料費を低減した光アイソレータを提供するものである。アイソレータ・チップが非常に小さい故、一対の結合AR被覆ボール・レンズ間の微小光学台上に前述のアイソレータを配置することができ、これが各アイソレータ・チップのサイズ要件をさらに軽減するのである。微小光学台を用いることは、それによって光学部品類の精密な受動的位置合わせが可能になるという理由から、重要な意味を持つ。

【0012】 ここに記述したアイソレータ組立技術はまた、アイソレータの構成部分を大きいアイソレータの組立体の状態で軸合わせをし且つ事前組立てをすることにより、及びその後で大きい組立体をさいの目に切っていくつかの小さいアイソレータ・チップにすることにより、いくつかの小さいアイソレータ構成部分を完成品に組立てることに関わる処理コストも低減する。この方法では、いくつかの光アイソレータを作るのに、ただ1回の軸調整処理と組立処理で事足りる。従って、本願発明により、レーザダイオード及びファイバ伝送システムに使える、改良型の、コスト低減した、偏光一依存型/独立型アイソレータが実現されると同時に、ファイバコリメータについてもコスト低減が考慮される。

[0013]

【実施例】本願発明は、大きい事前組立型光アイソレー タの機能を利用促進する低コストの光アイソレータを提 供するものである。本願発明に従い、光アイソレータ・ ユニットが、軸調整され、組立てられ、そしてその後 で、ARコーティングしたボール・レンズを結合する入出 力ファイバに沿って配置できるよう、シリコン又はセラ ミック・ベンチのような微小光学台において、より小さ いアイソレータ・チップにダイシングされる。偏光独立 型の応用では、光アイソレータ・ユニットは、好ましく は1つまたは複数の大きめの複屈折ウォークオフ結晶か ら成り、それらは先ず軸合わせされ、次いで、光学等級 のエポキシのような光学等級の接着剤で1つまたは複数 の45°のファラデー回転子に接着される。 偏光依存型の 応用では、偏光子と45°のファラデー回転子が先ず軸合 わせされ、次いで、光学等級の接着剤で一緒に接着され る。

【0014】偏光独立型応用に関しては、ここに数示した発明の原理は他方式の光アイソレータにも容易に適用されるものであるが、発明の好ましい実施例は、K.W.C hangの米国特許第4,974,944号「Optical Nonreciprocal Device」(1990年12月4日) に開示されているような光アイソレータから構成することができる。また、K.W.Ch angの米国特許第5,446,578号「Polarization Preserving Optical Isolator」(1995年8月29日)も参照されたい。この方法で形成した光アイソレータ・ユニットは、その切断面が光アイソレータ・ユニットの長手方向の軸に沿って切られる時、典型的に長方形の断面を呈する。【0015】構成部品の表面は、光学等級の接着剤の屈

折率に整合するようAR(反射防止)コーティングされる。該ARコーティングは、隣接する2つの媒質間の屈折率の差を補正する屈折率整合コーティングを生成するものである。使用される実際のARコーティングは、コーティングを必要とするシステムによって左右される。例えば、酸化マグネシウム、二酸化チタン、及び二酸化ケイ素のような材料の薄膜を高屈折率の材料の表面に堆積して、顕著な反射もさせずに特定の波長もしくは波長帯を通過させることができる。多重コーティングをその表面に施してその材料を他の波長に整合させることもできる。ARコーティングは当分野で周知の技術である。例えば、Evaporated Coatings社の「The Handbook of Optic al Coatingsfor Fiber Optic Devices」を参照されたい。

【0016】本願発明においてARコーティングは、光アイソレータ・ユニット中の各部分の屈折率を、光アイソレータ・ユニットの各成分を一体にして保持する光学等級の接着剤の屈折率に整合させるために施されている。それ故、ARコーティングは、1である空気の屈折率に整合させるのではなく、ガラスの屈折率、即ち約1.52に近 20い光学等級の接着剤の屈折率に整合させるものである。発明の他の実施例では、光学等級接着剤は、光学等級エポキシのような、既知の光学等級接着剤のどれかと置き換えてよい。

【0017】光アイソレータ・ユニットは、高速ウェハ・ソー又は当分野で知られているダイシング装置を使ってより小さいアイソレータ・チップに裁断される。該ダイシング操作中、光アイソレータ・ユニットは、好ましくは、ダイシングにとって可能なだけ小さい裁断深さだけで事足りるようにその側面のうちの1つを載せる。即 30ち、アイソレータの最も薄い方向が裁断のために向けられるように載せる。この処置によって、裁断に起因する材料の損失が軽減され、且つ前述の裁断によって作られる小さいアイソレータ・チップの層間はく離が防止される。

【0018】図2は、発明の第一の好ましい実施例による光アイソレータ20を示す図である。入力単一モード光ファイバ21は光源を供給し、これが光アイソレータを介して出力単一モード光ファイバ22に結合される。従って、発明のこの実施例は、ファイバ対ファイバの応用に有用である。

【0019】との方式のアイソレータは、光を一方向に進行させることだけができる光学システムに用いられるので、光は、ARコーティングされたガラス24を通してアイソレータに入る。該ガラス24は、光学等級エポキシのような屈折率整合接着剤23によって入力単一モード・ファイバ21に固定されている。光は、第一のARコーティングされたボール・レンズ25に入り、それによって光アイソレータ・チップ26に集束する。ARコーティングされたボール・レンズ25、27及び光アイソレータ・チップ26は50

全て、好ましくは、光アイソレータの種々の構成部分を 軸調整された配置状態に確実に保持するような態様に適 した微小光学台29に搭載される。

【0020】光が光アイソレータ・チップ26を通り過ぎると、第二のARコーティングされたボール・レンズ27を通り、そしてそこからARコーティングされたガラス34を通して出力単一モード光ファイバ22に集束する。このように、光アイソレータ・チップ26は、一方向光伝送デバイスであり、ここでは光路に沿って後方へ反射される光はどれも入力単一モード・ファイバに到達しない。従って、光は、入力単一モード・ファイバの方に後方反射しない。

【0021】光アイソレータ・チップ26は、磁界B(参照番号28)を生ずる磁石(図示せず)と連携して作動し、アイソレータに非相反特性を付与する。発明の好ましい実施例では、極めて小さい外部の磁石か、又は、好ましい実装設計により光アイソレータをその内部に配した、それを取り囲む、より大きな磁石が用いられる。

[0022] この光アイソレータ・チップの活性領域は 非常に小さく、即ち、 200μ m× 200μ mである。従っ て、発明は、典型的に2 mm×2 mmのオーダーである 在来型の光アイソレータと較べ、顕著なサイズ縮小を実 現する。

【0023】上で言及したように、光アイソレータ・ユニットは、好ましくは、アイソレータの構成部品を注意深く芯出しし、次いで、そのアイソレータの構成部品を屈折率整合接着剤で接合することにより形成され、この場合、そのように接合した各素子は、素子の屈折率を接着剤の屈折率に整合できるようARコーティングする。

【0024】図3a~図3cは、本願発明に従った大きめの 光アイソレータ・ユニットから、偏光独立型光アイソレ ータ・チップを製造するのに用いられるダイシング工程 を示す。光アイソレータ・チップの各部品は、種々の部 品を軸調整し接着して一体にする前に、AR-コーティン グを施す。

【0025】ガラスの層を光アイソレータ・ユニットの両側の端面に設け、その上のガラスの外に面している側に対空気のARコーティングを施す。この目的のために、光アイソレータ・ユニットは、ARコーティングされたガラス・カバー・スライド37、38を包含してもよい。該ガラス・カバー・スライドは、光アイソレータ・ユニットの種々の構成部分を一体に固定するのに使われる光学等級接着剤の屈折率と整合する屈折率を有する。

【0026】最初に、上述の光アイソレータ・ユニットの構成要素36、即ち、ARコーティングされたガラス・カバー・スライド37、38、ウォークオフ結晶35a、35b、35c、35d及びファラデー回転子39a、39bを軸調整し、次いで一体に接着する。得られる光アイソレータ・ユニットは、典型的には、サイズが2 mm×2 mm×7.3 mmである。

【0027】本願発明は、ダイシング法を適用して、そ の各々が最終的に個々の光アイソレータ・チップを包含 するよう、光アイソレータ・ユニット36をより小さいパ ーツ片にダイシングする。そのようなダイシング操作 中、光アイソレータ・ユニットは、好ましくは、ダイシ ングにとってできるだけ小さい裁断深さだけで事足りる ようにその側面のうちの1つを載せる、即ち、アイソレ ータの最も薄い範囲が裁断に供されるように載せる。と の処置によって、裁断に起因する材料の損失が軽減さ れ、且つ前述の裁断によって作られる小さいアイソレー 10 タ・チップの層間はく離が防止される。

【0028】最初にウェハ・ソーを使って、光アイソレ ータ・ユニット36をライン30(図3a)で示した方向にラ イン31に沿って裁断して、4個のアイソレータ片にす る。典型的には、最初のダイシング操作中の裁断深さ は、2mmであり、結果的に裁断損失は、約150μmとな る。従って、図3aに示したこの操作の結果として、アイ ソレータの組立体は、2mm×0.3875mm×7.3mmの大 きさの4個のアイソレータ片に裁断される。

【0029】最初の裁断操作で形成した4個のアイソレ ータ片は、次いで、ライン32(図3b)で示した方向にラ イン33で示すようにそれぞれ裁断する。この操作に関す る裁断深さは、0.4mmであり、この裁断操作で100μm の材料損失を生ずる。

【0030】2つの裁断操作の結果として、合計16個の 光アイソレータ・チップ26 (図3c) が作られ、との場 合、各光アイソレータ・チップは、0.45mm×0.3875m m×7.3mmの大きさになる。上述の寸法は、発明の現 時点で好ましい実施例のみに関連するということ、及び 本願発明は、任意の所望寸法を有する光アイソレータを 30 作るのに容易に適用されるということは、熟練した当業 者には明らかであろう。数個の光アイソレータを作るの に要する操作がわずかに1回の軸調整と1回の組立だけ であるという理由で、該光アイソレータの製造に関わる コストに関して、本願発明を実施する以外では達成でき ない実質的な節約がもたらされる。加えて、極小の光ア イソレータは、多くの時間消費と費用を要する微細加工 及び軸調整操作の必要もなく製造することができる。そ のような費用の節約は、製造される特殊な光アイソレー タの数に比例する。

【0031】光アイソレータ・チップ26は、図2に示す ように、シリコンベンチ29即ち微小光学台のエッチング された部分に配置される。シリコンベンチはまた、ARコ ーティングされたボール・レンズ25、27の各々を配置す る場所を与えるためにもエッチングされ、その結果、そ のアイソレータ組立体20が、構成部分間の正確な軸合せ が成された状態で容易に形成されるのである。加えて、 シリコンベンチは、レンズの位置及び光アイソレータ・ チップの位置を予め精密に定める適当なパターンをウェ

容易に一括処理される。

【0032】ボール・レンズを使えば、該レンズはより 小さい光アイソレータを収容できるので、より小さいア イソレータ組立体20の製造が可能となるということは注 目に値する。ボール・レンズは、好ましくは、ガラス又 は髙屈折率を有する他の任意の光学材料、例えば、ルビ ー又はサファイアから作る。

【0033】図4は、本願発明に従ってアイソレータ・ チップをそれから作り出せる、偏光依存型光アイソレー タ・ユニットを示す図である。最初に、光アイソレータ ・ユニット46、即ちARコーティングされたガラス・カバ ー・スライド47、48、偏光子49a、49b、49c、及びファ ラデー回転子45a、45bを軸調整し、次いで一体に接着す る。偏光子は、Corning,IncのAdvanced Product Depart ment, Corning,NY.製のパーツNo.1550-HC-0°のよう な、適当な偏光子ならどれでもよい。組立後、次いで、 光アイソレータ・ユニットは、図2及び図3a~図3cの偏 光独立型アイソレータについて上述したように処理す

【0034】図5は、発明の第二の、同じく好ましい実 20 施例による光アイソレータ組立体50を示す図である。本 願発明のこの実施例は、レーザ・ダイオードのようなレ ーザ源51とボール・レンズ54とを、図4に関連して上述 したような、光アイソレータ・ユニット46から作られる 方式の偏光依存型光アイソレータ・チップ56で結合する ものである。レーザ源、ボール・レンズ、及び光アイソ レータ・チップを微小光学台59上に載せ、第二ボール・ レンズ57により単一モード・ファイバ52に結合する。そ のシステムにはARコーティングされたガラス・カバー・ スライド53も含まれ、これは単一モード・ファイバ52に 直接取り付けられる。

【0035】図6は、本願発明の第三の、同じく好まし い実施例による単一モード・ファイバ・ブラットフォー ムを示す図である。本願発明のこの実施例では、光アイ ソレータ組立体60は、単一モード・ファイバ61を包含す る。光アイソレータ・チップ62は該単一モード・ファイ バ61に接着される。該光アイソレータ・チップは、単一 のARコーティングされたガラス・カバー・スライド65を 含む。レーザダイオード64で発生した光は、レンズ63を 経て光アイソレータ・チップ62に結合される。

【0036】 〔実施態様〕なお、本発明の実施態様の例 を以下に示す。

【0037】〔実施態様1〕光アイソレータ・ユニット を組立てるステップと、前記光アイソレータ・ユニット をダイシングしてより小さいアイソレータ・チップにす るステップとを設けて成る光アイソレータを製造する方

【0038】〔実施態様2〕入力及び出力ファイバ結合 ボール・レンズと共に、アイソレータ・チップを微小光 ハ上にエッチングすることにより、シリコンウェハ上で 50 学台に配置して、光アイソレータの組立体を完成させる

ステップをさらに含むことを特徴とする、実施態様1記 載の方法。

【0039】〔実施態様3〕 前記組立てステップが、 1つまたは複数の偏光子、又は、1つまたは複数の複屈 折ウォークオフ結晶と、ファラデー回転子を光学等級接 着剤で一体に接着するステップをさらに含むことを特徴 とする、実施態様1または実施態様2に記載の方法。

【0040】〔実施態様4〕 前記光アイソレータを含 む構成要素の表面に反射防止コーティングを施して、前 記光学等級接着剤の屈折率に整合させるステップをさら 10 に含むことを特徴とする、実施態様3記載の方法。

【0041】〔実施態様5〕 形成した大きめの光アイ ソレータを少なくとも1回のダイシング操作中に高速ウ ェハ・ソーでダイシングしてより小さい光アイソレータ ・チップにすることを特徴とする、実施態様1ないし実 施態様4の何れかに記載の方法。

【0042】〔実施態様6〕 前記大きめの光アイソレ ータは、好ましくは、ダイシングに当たり小さい裁断深 さだけで事足りるような側を載せることを特徴とする、 実施態様5記載の方法。

【0043】〔実施態様7〕 前記大きめの光アイソレ ータの組立体を第一のダイシング操作にかけ、前記第1 のダイシング操作の結果として作られた各光アイソレー タの組立体を第2の、それに続くダイシング操作にかけ ることを特徴とする実施態様5記載の方法。

【0044】〔実施態様8〕 前記光アイソレータが、 1つまたは複数の偏光子、又は、1つまたは複数の複屈 折ウォークオフ結晶、及び、1つまたは複数のファラデ 一回転子を備えることを特徴とする、実施態様1ないし 実施態様7の何れかに記載の方法。

【0045】〔実施態様9〕 前記光アイソレータが、 少なくとも1つのガラス板をさらに備えることを特徴と する、実施態様1ないし実施態様8の何れかに記載の方 法。

【0046】〔実施態様10〕 前記光アイソレータ が、ファイバ対ファイバの応用に用いられることを特徴 とする、実施態様1ないし実施態様9の何れかに記載の 方法。

【0047】〔実施態様11〕 前記光アイソレータ する、実施態様1ないし実施態様9の何れかに記載の方 法。

【0048】〔実施態様12〕 1つまたは複数の偏光 子(49a、49b、49c)又は1つまたは複数の複屈折ウォー クオフ結晶(35a、35b、35c、35d)、及び1つまたは複数 のファラデー回転子(39a、39b、45a、45b)を有するアイ ソレータ・チップ(26、46、62)を備える光アイソレータ であって、前記アイソレータ・チップが、前記1つまた は複数の偏光子又は1つまたは複数の複屈折ウォークオ

級の接着剤で一体に接着し、その後、形成された大きめ の光アイソレータ・ユニットを複数のより小さなアイソ レータ・チップ(26、46、62)にダイシングすることによ り形成されることを特徴とする光アイソレータ。

【0049】〔実施態様13〕 凹所を有し、該凹所に 前記アイソレータ・チップを受容することができるよう に形成した微小光学台(29、59)と、前記微小光学台上に 配置されており、光ファイバ(21、22、52)と前記アイソ レータ・チップ(26、46、62)との間で光を伝達する少な くとも1つの結合ボール・レンズ(25、27、54、57)とを さらに含むことを特徴とする、実施態様12記載の光ア イソレータ。

【0050】〔実施態様14〕 前記偏光子、複屈折ウ ォークオフ結晶、及び前記ファラデー回転子の表面上に 施された、前記光学等級の接着剤の屈折率に整合する反 射防止コーティングをさらに含むことを特徴とする、実 施態様12および実施態様13の何れかに記載の光アイ ソレータ。

【0051】 (実施態様15) 前記光アイソレータ 20 が、前記アイソレータ・チップの1つの端末に載せた少 なくとも1つのガラス板(37、38、47、48)をさらに備え ることを特徴とする、実施態様12ないし実施態様14 の何れかに記載の光アイソレータ。

【0052】〔実施態様16〕 前記光アイソレータ が、ファイバ(21)対ファイバ(22)の応用に用いられると とを特徴とする、実施態様12ないし実施態様15の何 れかに記載の光アイソレータ。

【0053】 (実施態様17) 前記光アイソレータ が、レーザ(51)対ファイバ(52)の応用に用いられること を特徴とする、実施態様12ないし実施態様15の何れ 30 かに記載の光アイソレータ。

【0054】 [実施態様18] 第1の光ファイバ(21) を第2の光ファイバ(22)に光学的に結合するための光ア イソレータにおいて、前記第1の光ファイバ(21)に近接 してそれと光学的に結合して配置された第1のボール・ レンズ(25)と、前記第1のボール・レンズ(25)に近接し てそれと光学的に結合して配置された光アイソレータ・ チップ(26)であって、前記光アイソレータ・チップが、 1つまたは複数の偏光子(49a、49b、49c)、又は1つま が、レーザ対ファイバの応用に用いられることを特徴と 40 たは複数の複屈折ウォークオフ結晶(35a、35b、35c、35 d)、及び1つまたは複数のファラデー回転子(39a、39 b、45a、45b)から成り、且つ前記アイソレータ・チップ が、前記1つまたは複数の偏光子、又は1つまたは複数 の複屈折ウォークオフ結晶、及び1つまたは複数のファ ラデー回転子を光学等級の接着剤で一体に接着し、その 後、このようにして形成した大きめの光アイソレータ・ ユニットを複数の小さめのアイソレータ・チップにダイ シングすることにより形成されることを特徴とする光ア イソレータ・チップと、前記光アイソレータ・チップに フ結晶と、1つまたは複数のファラデー回転子を光学等 50 近接してそれと光学的に結合して配置され且つ前記第2

の光ファイバ(22)に近接してそれと光学的に結合して配 置された第2のボール・レンズ(27)と、その全てが相互 に精密に軸調整された関係にある、前記第1及び第2の ボール・レンズと前記光アイソレータ・チップとを受け られるよう構成されるパターン化された部分を有する微 小光学台(29)とを設けて成ることを特徴とする、実施態 様12記載の光アイソレータ。

【0055】〔実施態様19〕 レーザ源(51)を光ファ イバ(52)に光学的に結合するための光アイソレータにお いて、レーザ源(51)と、前記レーザ源に近接してそれと 10 光学的に結合して配置されており、1つまたは複数のリ ニア偏光子(49a、49b、49c)及び1つまたは複数のファ ラデー回転子(45a, 45b)を含んだ光アイソレータ・チッ プ(46)であって、前記1つまたは複数の偏光子又は1 つまたは複数の複屈折ウォークオフ結晶、及び1つまた は複数のファラデー回転子を光学等級の接着剤で一体に 接着し、その後、このようにして形成した大きめの光ア イソレータ・ユニットを複数の小さめのアイソレータ・ チップにダイシングすることにより形成されることを特 徴とする光アイソレータ・チップ(46)と、前記光アイ ソレータ・チップに近接してそれと光学的に結合して配 置され且つ前記光ファイバ(22)に近接してそれと光学的 に結合して配置されたボール・レンズ(57)と、その全て が相互に精密に軸調整された関係にある前記レーザ源、 前記ボール・レンズ、及び前記光アイソレータ・チップ を受容できるように、パターンで形成された部分を有す る微小光学台(59)とを設けて成る、実施態様12記載の光 アイソレータ。

【0056】〔実施態様20〕 レーザ源(64)を光ファ イバ(61)に光学的に結合するための光アイソレータにお 30 いて、レーザ源(64)と、前記レーザ源に近接してそれと 光学的に結合して配置され、1 つまたは複数のリニア偏 光子(49a、49b、49c)又は1つまたは複数の複屈折ウォ ークオフ結晶(35a、35b、35c、35d)、及び1つまたは複 数のファラデー回転子(39a、39b、45a、45b)を含んだ光 アイソレータ・チップ(62)であって、且つ前記1つまた は複数の偏光子及び1つまたは複数のファラデー回転子 を光学等級の接着剤で一体に接着し、その後、このよう にして形成した大きめの光アイソレータ・ユニットを複 数の小さめのアイソレータ・チップにダイシングすると 40 とにより形成され、且つ前記光ファイバの端末に直接接 着されることを特徴とする、光アイソレータ・チップと を設けて成る、実施態様12記載の光アイソレータ。

【発明の効果】上述のように、本願発明は、材料の浪費 とコストが低減される光アイソレータを提供するもので ある。光アイソレータ・チップは非常に小さい故、結合 したARコーティングされたボール・レンズ間に設けられ た、シリコン又はセラミック・ベンチのような微小光学 台上に該光アイソレータを配置することができ、そのた 50 24:ガラス

[0057]

め、各光アイソレータ・チップのサイズ要件がさらに軽 減される。ことに記述した光アイソレータ・チップの組 立技術は、光アイソレータの構成部分を大きめのアイソ レータユニットに事前組立てし、その後にその大きめの 光アイソレータ・ユニットをダイシングしていくつかの 小さい光アイソレータ・チップにすることにより、数個 の光アイソレータを作るのに要する操作がわずか1回の 軸調整と1回の組み立てだけで済むので、いくつかの小 さい光アイソレータ構成部分を一つずつ軸調整し組立て て完成品にする場合と比べて処理コストを大幅に低減す ることができる。従って本願発明は、レーザダイオード 及び半導体増幅器に使用できる、改良型の、コスト低減 した、偏光依存型光アイソレータを提供すると同時に、 ファイバコリメータについてのコスト低減をも考慮する ものである。

【0058】本願発明は、ここでは好ましい実施例を参 照して記述されたが、他の応用も、本願発明の精神と範 囲とから逸脱することなく、ここに説明したそれらと置 き換え得るものであることは、熟練した当業者には明ら かであろう。従って、本願発明は、特許請求の範囲によ ってのみ限定されるべきものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術の光アイソレータを示す略図である。 【図2】本願発明の第1の好ましい実施例による光アイ ソレータを示す略図である。

【図3a】本願発明による偏光独立型光アイソレータを 製造する際に用いられるダイシング工程の一部を示す図 である。

【図3b】本願発明による偏光独立型光アイソレータを 製造する際に用いられるダイシング工程の一部を示す図 である。

【図3c】本願発明による偏光独立型光アイソレータを 製造する際に用いられるダイシング工程の一部を示す図

【図4】本願発明による偏光依存型光アイソレータを示 す図である。

【図5】本願発明の第二の、同じく好ましい実施例によ る光アイソレータを示す図である。

【図6】本願発明の第三の、同じく好ましい実施例によ る単一モード・ファイバ・ブラットフォームを示す図で ある。

【符号の説明】

10、20、50、60:光アイソレータ組立体

11、46:光アイソレータ・ユニット

12、21:入力単一モード光ファイバ

13、22:出力単一モード光ファイバ

Pb SA ≠P5: Selfocレンズ

18、28:磁界

23:屈折率整合接着剤

(8)

特開平9-197345

4

14

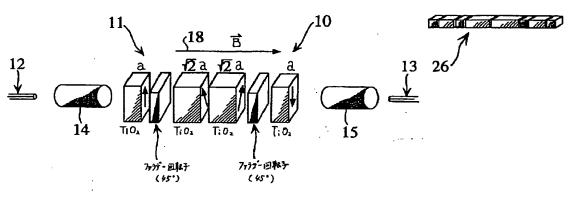
13 QbTA ≠Q7、54、57:ボール・レンズ 26、56、62:光アイソレータ・チップ 29、59:シリコン・ベンチ(微小光学台) 35a、35b、35c:ウォークオフ結晶 37、38、47、48、53、65:ガラス・カバー・スライド

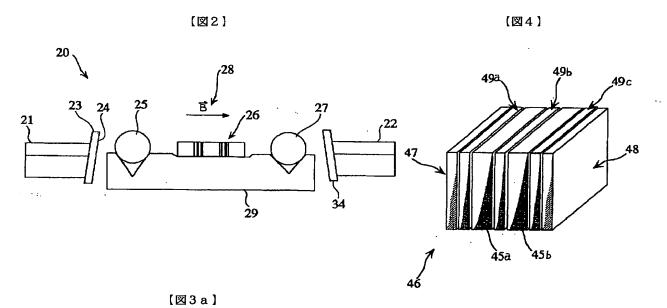
* 39a、39b、45a、45b : ファラデー回転子 49a、49b、49c: 偏光子 51: レーザ源 52、61: 単一モード・光ファイバ

63:レンズ

64:レーザ・ダイオード

[図1] (図3c)



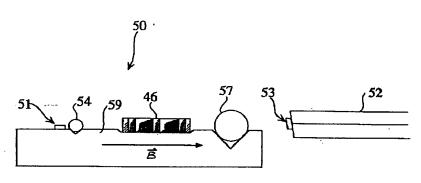


36 37 39a 35b 35c 39b 35d 38 31

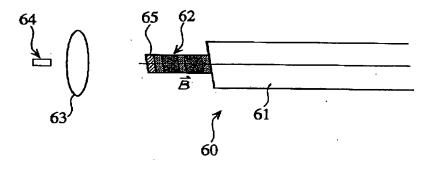
[図3b]



[図5]



【図6】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.